

## Uvod u elektroniku

**Tatjana Pešić-Brđanin, Branko Blanuša**

**UVOD U ELEKTRONIKU**

1. izdanje

Recenzenti

**Prof. dr Branko Dokić**

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

**Prof. dr Predrag Petković**

Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Lektor

**Dalibor Smiljić**

Grafički dizajn korica

**Marko Vujadinović**

Izdavač

**Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet  
Akademska misao, Beograd**

Štampa

**Makoprint, Banja Luka**

Tiraž

100 primjeraka

СРР - Каталогизација у публикацији  
Народна и универзитетска библиотека  
Републике Српске, Бања Лука

621.38(075.8)

ПЕШИЋ Брђанин, Татјана, 1971-

Uvod u elektroniku / Tatjana Pešić-Brđanin, Branko Blanuša. -  
Banja Luka : Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet ;  
Beograd : Akademska misao, 2018 ([s.l. : s.n.]). - XII, 284 str. : graf.  
prikazi, tabele ; 28 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 277-279. - Registar.

ISBN 978-99955-46-29-8 (Elektrotehnički fakultet)

COBISS.RS-ID 7424792

© Univerzitet u Banjoj Luci i Akademska misao, 2018.

Sva prava zadržana. Nije dozvoljeno da bilo koji dio ove knjige bude snimljen, emitovan ili reprodukovan na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na fotokopiranje, fotografiju, magnetni ili bilo koji drugi vid zapisa, bez prethodne dozvole izdavača.

Tatjana Pešić-Brđanin  
Branko Blanuša

# UVOD U ELEKTRONIKU

Banja Luka  
2018.



*Draženu i Leni*  
Tatjana Pešić-Brđanin

*Dijani i Nikolini*  
Branko Blanuša



# Predgovor

Udžbenik *Uvod u elektroniku* obuhvata materijal za predavanja koji su autori dugi niz godina pripremali za nastavu iz istoimenog ili srodnih predmeta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Udžbenik je, prije svega, namijenjen studentima druge godine studija, jer u potpunosti odgovara sadržaju predmeta Uvod u elektroniku, koji je u nastavnom planu u trećem semestru na studijskim programima Elektronika i telekomunikacije (oba smjera) i Računarstvo i informatika, smjer Računarski inženjering.

Prilikom pripreme za publikaciju, vodili smo računa da materijal bude izložen na savremen način koji je neophodan za sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti fizike i primjene osnovnih poluprovodničkih komponenata i linearnih pojačavača. Najveći broj komponenata napravljen je u silicijumskim tehnologijama. Stoga je prva glava, pod nazivom *Osnovi fizike poluprovodnika*, posvećena osnovnim poluprovodničkim svojstvima silicijuma i karakteristikama PN spoja pri različitim uslovima polarizacije. Pored toga, predstavljeni su osnovni tehnološki postupci planarnog procesa koji se koristi za proizvodnju poluprovodničkih komponenata.

U drugoj glavi, sa nazivom *Diode*, opisane su električne karakteristike poluprovodničkih dioda. Obrađeni su i drugi tipovi dioda koji imaju najviše primjena u praksi, pri čemu je princip njihove primjene ilustriran na primjerima.

Treća glava, *Bipolarni tranzistori*, daje opis strukture, principa rada i električnih karakteristika bipolarnih tranzistora, dok četvrta glava, *Tranzistori sa efektom polja*, opisuje strukturu, princip rada i električne karakteristike unipolarnih tranzistora, JFET-a i MOS tranzistora. U ovim glavama opisane su i osnovne primjene tranzistora, kao pojačavača i prekidača, i dati su njihovi modeli za velike i male signale.

U glavi *Jednostepeni pojačavači* dat je opis jednostepenih pojačavača sa bipolarnim i MOS tranzistorima, opisani su načini polarizacije pojačavača i

urađena je dinamička analiza. Posebno su analizirani uticaji izvora signala i opterećenja na dinamičke parametre različitih konfiguracija jednostepenih pojačavača. Ukazano je i kako se tranzistori mogu koristiti u pojačavačima kao aktivna opterećenja.

U šestoj glavi, *Višestepeni pojačavači*, opisani su načini sprege pojačavačkih stepena u realizaciji višestepenih pojačavača. Posebno su analizirani kaskadni i kaskodni višestepeni pojačavači, kao i primjene ovih pojačavača.

Na kraju, posebno se zahvaljujemo recenzentima knjige, prof. dr Branku Dokiću i prof. dr Predragu Petkoviću, koji su pažljivo pročitali rukopis i svojim korisnim sugestijama i primjedbama doprinijeli kvalitetnijem tekstu.

Svjesni smo činjenice da u udžbeniku može biti izvjesnih nepreciznosti, grešaka i propusta, te unaprijed zahvaljujemo svima koji nam ukažu na iste.

Banja Luka, maj 2018. godine

*Autori*

# Sadržaj

<b>1. Osnove fizike poluprovodnika</b>	<b>1</b>
1.1. Kristalna struktura poluprovodnika . . . . .	2
1.2. Nosioći naelektrisanja . . . . .	4
1.3. Energetske zone . . . . .	6
1.4. Sopstveni poluprovodnici . . . . .	12
1.5. Primjesni poluprovodnici . . . . .	14
1.5.1. Poluprovodnik n-tipa . . . . .	14
1.5.2. Poluprovodnik p-tipa . . . . .	15
1.5.3. Uticaj primjesnih atoma na energetske nivoe . . . . .	15
1.5.4. Kompenzovani poluprovodnik . . . . .	18
1.6. Transport nosilaca naelektrisanja . . . . .	20
1.6.1. Drift nosilaca naelektrisanja . . . . .	20
1.6.2. Difuzija nosilaca naelektrisanja . . . . .	24
1.6.3. Ajnštajnova relacija . . . . .	25
1.7. PN spoj . . . . .	27
1.7.1. Ravnotežno stanje . . . . .	27
1.7.2. Inverzna polarizacija . . . . .	33
1.7.3. Direktna polarizacija . . . . .	36
1.7.4. Proboj PN spoja . . . . .	40
1.8. Planarna tehnologija . . . . .	41
1.8.1. Izrada silicijumske pločice . . . . .	42
1.8.2. Termička oksidacija . . . . .	43
1.8.3. Litografija . . . . .	44
1.8.4. Difuzija . . . . .	46
1.8.5. Jonska implantacija . . . . .	47
1.8.6. Epitaksijalni rast . . . . .	48

1.8.7.	Depozicija tankih slojeva . . . . .	49
1.8.8.	Testiranje i pakovanje . . . . .	50
1.9.	Zadaci za vježbu . . . . .	50
<b>2.</b>	<b>Diode</b>	<b>53</b>
2.1.	Idealna dioda . . . . .	54
2.2.	Strujno-naponska karakteristika realne diode . . . . .	56
2.2.1.	Direktna polarizacija . . . . .	57
2.2.2.	Inverzna polarizacija . . . . .	58
2.2.3.	Oblast proboja . . . . .	58
2.3.	Određivanje statičke radne tačke . . . . .	59
2.4.	Model za male signale . . . . .	67
2.5.	Zener dioda . . . . .	69
2.5.1.	Temperaturne karakteristike . . . . .	71
2.6.	Dioda u ispravljačkim kolima . . . . .	75
2.6.1.	Jednofazni punotalasni ispravljači . . . . .	75
2.6.2.	Filtri na izlazu ispravljača . . . . .	77
2.7.	Prekidački režim rada diode . . . . .	79
2.8.	Tipovi dioda . . . . .	81
2.8.1.	Šotkijeva dioda . . . . .	81
2.8.2.	TVS diode . . . . .	82
2.8.3.	Varikap dioda . . . . .	83
2.8.4.	LE dioda . . . . .	84
2.8.5.	Fotodioda . . . . .	87
2.9.	Zadaci za vježbu . . . . .	89
<b>3.</b>	<b>Bipolarni tranzistori</b>	<b>93</b>
3.1.	Struktura bipolarnog tranzistora . . . . .	93
3.2.	Princip rada NPN tranzistora . . . . .	95
3.2.1.	Aktivni režim rada . . . . .	96
3.3.	Statičke I-V karakteristike . . . . .	102
3.3.1.	Ebers-Molov model . . . . .	102
3.3.2.	Ulazne I-V karakteristike . . . . .	105
3.3.3.	Izlazne I-V karakteristike . . . . .	106
3.3.4.	Erlijev efekat . . . . .	110
3.3.5.	Statičke I-V karakteristike tranzistora u spoju zajedničke baze	112

3.4.	Temperaturne karakteristike . . . . .	114
3.5.	Ograničenja u radu tranzistora . . . . .	115
3.6.	Tranzistor kao pojačavač . . . . .	118
3.7.	Tranzistor kao prekidač . . . . .	122
3.8.	Analiza za male signale . . . . .	124
3.9.	Modeli za male signale . . . . .	128
3.9.1.	Hibridni $\pi$ model . . . . .	128
3.9.2.	T model . . . . .	129
3.10.	PNP tranzistor . . . . .	130
3.10.1.	Struktura i princip rada . . . . .	130
3.10.2.	Modeli PNP tranzistora . . . . .	131
3.11.	Fototranzistor . . . . .	135
3.11.1.	Optokapler . . . . .	136
3.12.	Zadaci za vježbu . . . . .	138
<b>4.</b>	<b>Tranzistori sa efektom polja</b>	<b>139</b>
4.1.	JFET . . . . .	139
4.1.1.	Analiza rada JFET-a . . . . .	141
4.1.2.	Statičke I-V karakteristike . . . . .	143
4.1.3.	Ograničenja u radu tranzistora . . . . .	146
4.1.4.	JFET kao pojačavač . . . . .	147
4.2.	MOS tranzistori . . . . .	151
4.2.1.	Struktura i princip rada NMOS tranzistora . . . . .	152
4.2.2.	Kapacitivnost MOS kondenzatora . . . . .	154
4.2.3.	Napon praga . . . . .	156
4.2.4.	Statičke strujno-naponske karakteristike . . . . .	157
4.2.5.	Ograničenja u radu tranzistora . . . . .	165
4.2.6.	MOS tranzistor kao prekidač . . . . .	167
4.2.7.	Model za velike signale . . . . .	170
4.2.8.	Model za male signale . . . . .	170
4.2.9.	PMOS tranzistor . . . . .	172
4.2.10.	MOS tranzistori sa ugrađenim kanalom . . . . .	176
4.2.11.	MOS tranzistori u integrisanim kolima . . . . .	178
4.3.	Zadaci za vježbu . . . . .	183

<b>5. Jednostepeni pojačavači</b>	<b>185</b>
5.1. Naponski pojačavač . . . . .	185
5.1.1. Ulazna otpornost . . . . .	186
5.1.2. Izlazna otpornost . . . . .	187
5.1.3. Naponsko pojačanje otvorenog kola . . . . .	187
5.1.4. Ukupno naponsko pojačanje . . . . .	187
5.2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom . . . . .	189
5.2.1. Polarizacija . . . . .	189
5.2.2. Dinamička analiza . . . . .	193
5.2.3. Stabilnost pojačavača . . . . .	198
5.3. Pojačavač sa degenerisanim emitorom . . . . .	199
5.3.1. Polarizacija . . . . .	199
5.3.2. Dinamička analiza . . . . .	201
5.3.3. Polarizacija preko emitora . . . . .	208
5.4. Pojačavač sa zajedničkim sorsom . . . . .	210
5.4.1. Polarizacija . . . . .	210
5.4.2. Dinamička analiza . . . . .	213
5.5. Pojačavač sa degenerisanim sorsom . . . . .	216
5.5.1. Polarizacija . . . . .	216
5.5.2. Dinamička analiza . . . . .	218
5.6. Pojačavač sa zajedničkom bazom . . . . .	222
5.7. Pojačavač sa zajedničkim gejtom . . . . .	229
5.8. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom . . . . .	234
5.9. Pojačavač sa zajedničkim drejnom . . . . .	239
5.10. Pojačavači sa aktivnim opterećenjem . . . . .	243
5.11. Zadaci za vježbu . . . . .	245
<b>6. Višestepeni pojačavači</b>	<b>251</b>
6.1. Kaskadni pojačavači . . . . .	251
6.1.1. Pojačavači sa direktnom spregom . . . . .	253
6.1.2. Pojačavači sa kapacitivnom spregom . . . . .	258
6.2. Kaskodni pojačavači . . . . .	260
6.2.1. Bipolarni kaskodni pojačavač . . . . .	261
6.2.2. MOS kaskodni pojačavač . . . . .	267
6.3. Zadaci za vježbu . . . . .	272

# Glava 1

## Osnove fizike poluprovodnika

U zavisnosti od vrijednosti specifične električne provodnosti  $\sigma$  (ili specifične električne otpornosti  $\rho$ ), materijali se mogu svrstati u tri grupe: provodnici, poluprovodnici i izolatori. Specifična električna provodnost silicijuma (Si), najčešće korišćenog elementa u poluprovodničkoj industriji, može se mijenjati u opsegu od  $5 \cdot 10^{-2}$  do  $5 \cdot 10^5 (\Omega\text{cm})^{-1}$ , što predstavlja promjenu od sedam redova veličine. Mogućnost promjene provodnosti poluprovodničkih materijala u tako širokom opsegu omogućava projektovanje veoma upotrebljivih elektronskih komponenata.

U Mendeljejevom periodnom sistemu elemenata, na lijevoj strani nalaze se provodnici (metali), krajnje desno su izolatori, dok su u središnjem dijelu grupisani poluprovodnici. U tabeli 1.1 prikazan je izvod iz periodnog sistema elemenata sa najčešće korišćenim poluprovodničkim elementima (osjenčena polja).

**Tabela 1.1.** Dio periodnog sistema elemenata sa naznačenim poluprovodničkim elementima

Perioda	Grupa				
	III	IV	V	VI	VII
Druga	<b>B</b> Bor	<b>C</b> Ugljenik			
Treća	<b>Al</b> Aluminijum	<b>Si</b> Silicijum	<b>P</b> Fosfor	<b>S</b> Sumpor	
Četvrta	<b>Ga</b> Galijum	<b>Ge</b> Germanijum	<b>As</b> Arsen	<b>Se</b> Selen	
Peta	<b>In</b> Indijum	<b>Sn</b> Kalaj	<b>Sb</b> Antimon	<b>Te</b> Telur	<b>J</b> Jod

Osim poluprovodničkih elemenata (datih u tabeli 1.1), za proizvodnju elektronskih kola i sistema koriste se i dvokomponentna i trokomponentna jedinjenja, pri čemu su najviše zastupljena takozvana III/V jedinjenja (jedan element treće i jedan element pete grupe). U tabeli 1.2 navedena su III/V poluprovodnička jedinjenja.

**Tabela 1.2.** III/V poluprovodnička jedinjenja

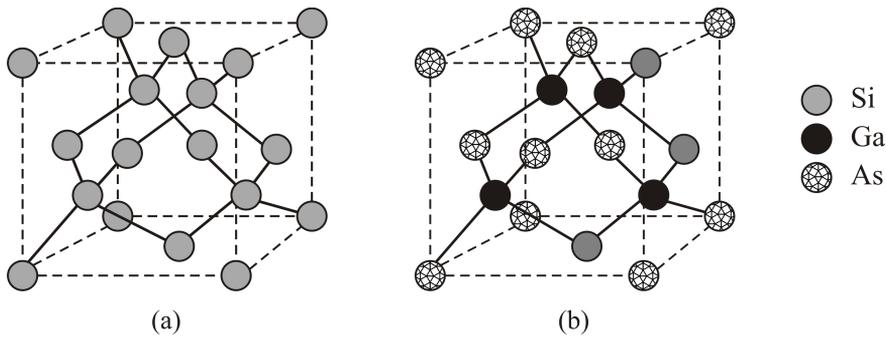
III/V jedinjenje	P (fosfor)	As (arsen)	Sb (antimon)
Al (aluminijum)	<b>AlP</b>	<b>AlAs</b>	<b>AlSb</b>
Ga (galijum)	<b>GaP</b>	<b>GaAs</b>	<b>GaSb</b>
In (indijum)	<b>InP</b>	<b>InAs</b>	<b>InSb</b>

## 1.1. Kristalna struktura poluprovodnika

Poluprovodnici koji se danas koriste (i elementarni poluprovodnici i jedinjenja) imaju kristalnu strukturu. Kristalna struktura elementarnih poluprovodnika je dijamantskog tipa (silicijum, germanijum), dok je kristalna struktura poluprovodničkih jedinjenja (GaAs, GaP, AlAs, InSb) uglavnom struktura sfalerita. Sfaleritna struktura je slična dijamantskoj, samo što strukturu čine dva elementa.

U poluprovodničkoj industriji najviše se koristi silicijum, bilo iz ekonomskih, bilo iz tehnoloških razloga. Atomski broj silicijuma je 14 i nalazi se u četvrtoj grupi periodnog sistema elemenata, što znači da u posljednjoj orbiti, koja je nepopunjena, ima četiri elektrona (valentni elektroni). Atomi silicijuma su, stoga, podložni davanju ili primanju četiri elektrona u cilju postizanja stabilnosti posljednje orbite. Valentni elektroni atoma silicijuma stvaraju kovalentne veze sa valentnim elektronima susjednih atoma silicijuma. Na ovaj način je svaki atom silicijuma vezan sa četiri susjedna atoma silicijuma. Atomi silicijuma međusobno su na istom rastojanju (tetraedralni radijus). Trodimenzioni prikaz tetraedralne kristalne strukture silicijuma dat je na sl. 1.1.a, dok je na sl. 1.1.b dat prikaz sfaleritne kristalne strukture galijum-arsenida.

Tetraedralni raspored atoma silicijuma dozvoljava konstrukciju zamišljene kocke, koja bi onda bila osnovna ćelija kristalne rešetke silicijuma. Dužina stranice kocke naziva se konstanta rešetke  $a$  i za silicijum iznosi  $a \approx 0.543$  nm, dok je najkraće rastojanje između susjednih atoma silicijuma 0.118 nm. Osnovna ćelija se replicira, zatim se replicirane ćelije pomjeraju u  $x$ ,  $y$  i  $z$



**Slika 1.1.** Model tetraedralne kristalne rešetke dijamantskog (a) i tipa sfalerita (b)

pravcu uvijek za konstantu kristalne rešetke i povezuju sa drugim susjednim osnovnim ćelijama kako bi se izgradio model kristalne rešetke silicijuma.

Osnovna ćelija galijum-arsenida je vrlo slična, pri čemu se naizmjenično smjenjuju pozicije atoma galijuma i arsena. Svaki atom galijuma povezan je sa četiri atoma arsena i obrnuto.

U odnosu na uniformnost kristalne rešetke, mogu se razlikovati monokristalni, polikristalni i amorfni tip silicijuma. Ukoliko je struktura silicijuma (isto važi i za ostale poluprovodnike) pravilna po cijeloj zapremini kristala, onda takav kristal nazivamo monokristalom. Međutim, uvidom u osnovnu ćeliju kristala, može se zaključiti da je kristal anizotropan i da njegove osobine zavise od pravca. Zahvaljujući tome i osobine poluprovodničkih komponenata zavise od ravni po kojima se kristal siječe.

Bilo koja ravan u prostoru može se opisati jednačinom:

$$h\frac{x}{a} + k\frac{y}{b} + l\frac{z}{c} = 1, \quad (1.1)$$

gdje su  $a/h$ ,  $b/k$  i  $c/l$  odsječci na  $x$ ,  $y$  i  $z$  osi, redom. Vrijednosti za  $h$ ,  $k$  i  $l$  pripadaju skupu cijelih brojeva. Karakteristične kristalografske ravni definisane su ovim skupom cijelih brojeva, koji se nazivaju još i Milerovim indeksima. Određena kristalografska ravan označava se sa  $(hkl)$ . U slučaju negativnog odsječka na nekoj od osa, iznad pripadajuće oznake piše se crtica. Na primjer,  $(h\bar{k}l)$ .

Sem kristalografskih ravni, za kristale se definišu i kristalografski pravci. Po konvenciji, kristalografski pravac normalan na ravan  $(hkl)$  označava se sa  $[hkl]$ .

Na sl. 1.2 prikazani su Milerovi indeksi za tri najvažnije kristalografske ravni sa odgovarajućim pravcima u kristalnoj rešetki silicijuma.